05;07;08;12

Исследование условий селективного лазерного спекания керамических порошковых материалов системы цирконата—титаната свинца

© Д.М. Гуреев, Р.В. Ружечко, И.В. Шишковский

Самарский государственный технический университет

Поступила в Редакцию 30 апреля 1999 г. В окончательной редакции 27 сентября 1999 г.

Исследованы условия послойного селективного лазерного спекания стехиометрической смеси порошков оксидов PbO, ZrO_2 и TiO_2 с целью формирования объемных изделий из синтезируемой ЦТС керамики непосредственно в течение лазерного воздействия либо после него, в результате дополнительного отжига. Изучались микроструктура и фазовый состав синтезированной керамики.

Изделия из керамических материалов на основе твердого раствора цирконата—титаната свинца $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$ (ЦТС) традиционно изготавливаются в виде монолитных композитов, которые после простейшего формования поляризуются и находят самое широкое применение в технике за счет свойственного им пьезоэлектрического эффекта [1]. Однако существуют приложения (медицинская ультразвуковая техника, гидрология и т.п.), для которых важны, даже возможно за счет ухудшения других параметров, например пьезомодуля, более высокие значения гидростатического заряда d_h , гидростатического напряжения g_h и величины акустического согласования — между керамикой и исследуемой средой [2]. Получение керамических биосовместимых объемных изделий из системы ЦТС любой наперед заданной формы и пониженной плотности невозможно традиционными методами и требует использования новых технологических подходов.

В последнее время получила развитие технология послойного лазерного синтеза из различных материалов объемных изделий (англ. термины Rapid Prototyping or Solid Free Form Fabrication) [3]. В частности, в [4] из заранее приготовленной порошковой ЦТС керамики методом выборочной (селективной) заливки порошковой среды расплавом полимера выращиваются послойно объемные изделия любой наперед заданной формы. В настоящей работе исследуется возможность замены одной или нескольких операций (спекание, формование) при традиционном синтезе изделий из ЦТС керамики путем использования технологии послойного селективного лазерного спекания (СЛС).

В качестве исходного спекаемого материала по методике [1] приготавливалась смесь порошков: TiO_2 (СТУ 62), ZrO_2 (ПТУ 4357-53) и PbO (ГОСТ 5539-50) в следующей пропорции: 67.17% PbO, 20.87% ZrO_2 и 11.95% TiO_2 . СЛС осуществлялось на непрерывном Nd: YAG лазере. Максимально допустимая мощность лазерного излучения P не превышала 16 W и контролировалась с помощью прибора ТИ-3. Диаметр пятна фокусировки составлял 50 μ m. Компьютер управлял перемещением лазерного луча по любому наперед заданному контуру, а сама скорость сканирования V могла изменяться в широких пределах. Спекание осуществлялось на воздухе. Подробное описание методики СЛС приведено в работе [5].

Микроструктурные исследования проводили на оптическом микроскопе МВТ-71. Фазовый состав ЦТС керамики определяли методом рентгено-структурного анализа на дифрактометре ДРОН-3 в K_{α} излучении кобальта. Отжиг объемных моделей осуществлялся в термической вакуумной печи УВНШ-1600. Режим отжига был следующим [1]: подъем температуры за 30 min до 1000° С, выдержка 10 min, выход на рабочую температуру 1240° С, отжиг 3 h.

Первоначально порошковая композиция обрабатывалась в свободно насыпанном объеме, заведомо большем, чем толщина спекаемого монослоя. В ходе спекания варьировали параметры P и V, что позволяло определить интервал возможных толщин спекания Z за один лазерный проход при минимальных деформациях. На рис. 1 приведены характерные результаты лазерного спекания. При малых мощностях лазера глубина спекаемого слоя настолько мала, что монослои рассыпаются от прикосновения. С повышением P и уменьшением V толщина спекаемого монослоя увеличивается (рис. 1). Одновременно с этим наблюдается увеличение деформаций, которое достигает критических значений при больших мощностях. Это является нежелательным, поскольку не позволяет в дальнейшем при послойном СЛС эффективно припекать слои друг к другу. В результате из требований прочности и минимизации коробления установлены оптимальные интервалы параметров спекания монослоев керамики: P = 11 - 14.5 W, V = 15 - 30 mm/s.

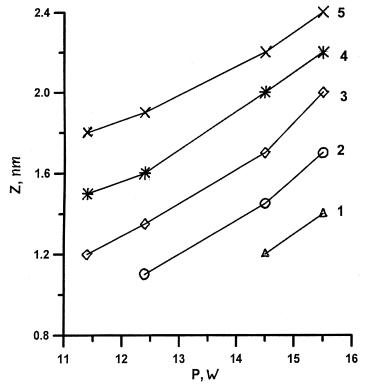


Рис. 1. Зависимость глубины спекания монослоя Z в объеме от мощности лазерного воздействия (P) при разных величинах скоростей сканирования лазерного луча V: I — 60; 2 — 30; 3 — 20; 4 — 15; 5 — 12 mm/s.

Используя экспериментально установленные оптимальные режимы при спекании монослоев, далее проводилось СЛС объемных изделий системы ЦТС. Формирование объемных образцов осуществлялось при: 1) $P=11.4\,\mathrm{W},~V=30\,\mathrm{mm/s};~2)~P=14.5\,\mathrm{W},~V=30\,\mathrm{mm/s};$ 3) $P=11.4\,\mathrm{W},~V=15\,\mathrm{mm/s}$ (по три на каждый режим). Изделия имели форму параллелепипеда с площадью сечения $10.1\times10.1\,\mathrm{mm}$ и высотой $\sim\!3.2-3.5\,\mathrm{mm}$.

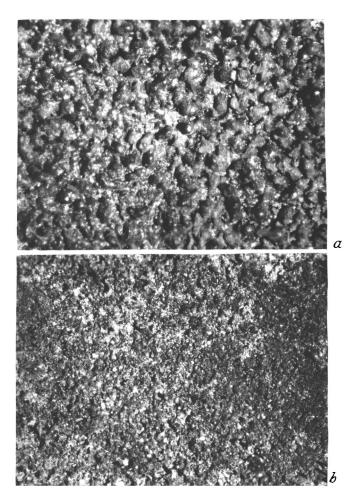


Рис. 2. Микроструктура поверхности спеченных образцов ЦТС керамики методом: a — СЛС, b — СЛС + отжиг. Режим СЛС: P = 14.5 W, V = 30 mm/s. Увеличение $\times 16$.

На рис. 2, a, b приведены фотографии микроструктуры поверхности синтезированной ЦТС керамики. Видно, что образцы представляют собой пористую систему, состоящую из равноосных зерен серого цвета.

<i>I</i> , a.u.	d, A	Фаза
0.19	2.871	ЦТС
0.19	2.544	TiO_2
0.27	2.454	Pb
0.72	2.103	Pb_2O_3
1.00	1.809	PbO_2
0.04	1.672	ЦТС
0.28	1.662	ЦТС
0.18	1.569	
0.22	1.440	ЦТС
0.13	1.403	

Характерный размер зерна после СЛС составил $\sim 0.36-0.45\,\mathrm{mm}$ (рис. 2,a) при исходной дисперсности смеси $\sim 50\,\mu\mathrm{m}$. Плотность оказалась $\sim 1.65\,\mathrm{g/cm^3}$. На дифрактограмме образца после СЛС кристаллографические рефлексы были слабо выражены, что связано, по нашему мнению, с образованием крупных зерен мелкокристаллической (почти аморфной) фазы после скоростного спекания. Более светлые включения между крупными зернами идентифицировать не удалось. Однако подобная картина наблюдалась и при плазмохимическом синтезе ЦТС керамики [6]. Далее шесть образцов (по 2 на каждый режим) были отожжены по описанной выше схеме. При этом линейная усадка составила не более 10%. Средний размер зерна после отжига уменьшился до $\sim 0.27-0.32\,\mathrm{mm}$, а плотность образцов возросла до $2.0\,\mathrm{g/cm^3}$ (рис. 2,b). В таблице приведены результаты расчета дифрактограммы ЦТС керамики для этого случая.

Видно, что длительный высокотемпературный отжиг позволил сформироваться ЦТС фазе, хотя интенсивности окислов достаточно высоки. Проблема выделения окислов существует и в традиционной технологии [1] и должна решаться более тщательным подбором режима отжига.

Поляризации подвергались спеченные образцы как до, так и после их отжига. Максимальное напряжение, выдерживаемое образцами до пробоя, составило $\sim 0.95 \, \mathrm{kW/mm}$. Пробой в основном наблюдался по поровым промежуткам. Заполнение их эпоксидной смолой повышало порог пробоя лишь незначительно. Поэтому для всей партии режим поляризации был выбран следующим: поле с напряжением $0.54 \, \mathrm{kW/mm}$

в течение 2 h 40 min в масле при температуре 70°C. На дифрактограммах поляризованных образцов положение основных линий сохраняется, но наблюдается их незначительное уширение по сравнению с дифрактограммой отожженного образца.

Таким образом, в настоящей работе показана возможность непосредственного совмещения процессов синтеза и формования методом СЛС объемных изделий из стехиометрической смеси оксидов Pb, Zr и Ті ЦТС керамики, что подтверждается рентгено-структурным анализом. Оптимизированы параметры процесса спекания и последующих отжига и поляризации для формирования основных фаз ЦТС керамики, ответственных за пьезоэлектрические свойства. Получены простейшие объемные изделия из ЦТС керамики.

Список литературы

- [1] Глозман И.А. Пьезокерамика. М.: Энергия, 1972. 288 с.
- [2] Gururaja T.R. // American Ceramic Society Bulletin. 1994. V. 73. N 5. P. 50-55.
- [3] Иванова А.М. и др. // КЭ. 1998. Т. 25. № 5. С. 433-438.
- [4] Bandyopadhyay A., Panda R.K. et al. // Journal of the American Ceramic Society. 1997. V. 80. N 6. P. 1366–1372.
- [5] Багров В.В.и др. Препринт ФИАН № 14. М., 1996. С. 19.
- [6] Дедов Н.В. и др. // Физика и химия обработки материалов. 1998. № 1. С. 45-50.